

证书号第8599063号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种红外图像去条纹方法

专利权人：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

地址：130033 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路3888号

发明人：聂婷;王宁峰;刘浩;姜丰;李明轩;黄良

专利号：ZL 2025 1 1352623.X

授权公告号：CN 120852245 B

专利申请日：2025年09月22日

授权公告日：2025年12月23日

申请日时申请人：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

申请日时发明人：聂婷;王宁峰;刘浩;姜丰;李明轩;黄良

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

